

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе
Российской академии наук
(ФТИ им. А.Ф. Иоффе)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

С.В. Иванов

« 13 » 04 2022 г.

Рабочая программа факультативной дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
по научной специальности 1.4.4 Физическая химия

Принята решением Ученого совета
от 04.03.2022 № 03/22

Санкт-Петербург

2022 г.

Рабочая программа факультативной дисциплины «Современные методы исследования твердых тел» составлена на основании программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в рамках подготовки аспирантов по научной специальности 1.4.4 Физическая химия (далее- программа аспирантуры)

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса является обеспечение понимания основ физических основ и принципов функционирования современных методов исследования твердых тел, таких как рентгеновская дифракция, просвечивающая электронная микроскопия, растровая электронная микроскопия, сканирующая туннельная микроскопия и атомно-силовая микроскопия. Будут получены знания в различных областях физики твердого тела. Кроме того, будут рассмотрены взаимодействия поверхности твердых тел с рентгеновским излучением, высокоэнергетичными электронами и ионами, также со сверхострыми твердотельными зондами. Будут приведены примеры о том, как использовать описанные выше методы для определения размера, формы, кристаллической и элементной структуры наноматериалов иnanoструктур.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ

Учебная дисциплина «Современные методы исследования твердых тел» входит в факультативную часть программы аспирантуры.

Обучение ведется в форме аудиторных занятий и самостоятельной подготовки.

Изучение дисциплины является основой для самостоятельной научно-исследовательской работы в области исследования свойств конденсированных систем.

В результате прохождения курса обучения по данной дисциплины аспирант должен освоить базовые принципы физики твердого тела в русле проблематики лаборатории (группы), где работает его научный руководитель, и где будет проходить самостоятельная научная работа аспиранта. Изучение данной дисциплины и специфика подачи отдельных вопросов может варьироваться в зависимости от индивидуального плана работы аспиранта, согласованного с его научным руководителем в целях оптимального соответствия решаемым задачам.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Современные методы исследования твердых тел» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с программой аспирантуры:

3.1. Универсальные компетенции:

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1).

3.2. Общепрофессиональные компетенции:

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии и смежных наук (ОПК-2).

3.3. Профессиональные компетенции:

- способность планировать и организовывать работы, направленные на создание и совершенствование экспериментальных методов изучения физико-химических свойств, а также основ промышленной химической технологии получения материалов с заданными свойствами (ПК-1);
- способность к теоретическому и экспериментальному выявлению взаимосвязей состав-структура-свойства для различных химических соединений и материалов на их основе с помощью различных видов внешних воздействий (ПК-2);
- способность к разработке термодинамических и кинетических моделей протекания химических процессов и прогнозированию изменения физико-химических свойств различных химических соединений и материалов на их основе в зависимости от внешних условий (ПК-3);
- способность получать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по теме исследования, выбирать и обосновывать методики и средства решения поставленных задач (ПК-4).

В результате освоения дисциплины аспирант должен демонстрировать и применять углубленные знания в профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и количество учебных часов

Вид учебной работы	Трудоемкость (в часах)
- Лекции	54
- Самостоятельная работа аспиранта	90

ИТОГО	144
Вид итогового контроля	зачет

4.2. Структура дисциплины

п/п	Тема	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу, и трудоемкость (в часах)			
		Лек	СЕМ	Лаб	СР
1.	Введение	6			8
2.	Методы диагностики твердых тел параметры, определяемые с помощью	6			8
3.	Фракционные методы исследования кристаллической структуры	6			12
4.	Высокоразрешающая рентгеновская дифракция	6			12
5.	Растровая электронная микроскопия	6			8
6.	Просвечивающая электронная микроскопия	6			10
7.	Вторичная ионная массспектрометрия	6			10
8.	Атомно-силовая микроскопия	6			10
9.	Сканирующая туннельная микроскопия	6			12
10.	Зачет				
	Итого	54			90

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание аудиторных занятий

Тема 1. Введение.

Физика твердого тела. Основные параметры и характеристики твердых тел.

Тема 2. Методы диагностики твердых тел и параметры, определяемые с их помощью

Физические основы и принципы функционирования современных методов исследования твердых тел, таких как рентгеновская дифракция, просвечивающая

электронная микроскопия, растровая электронная микроскопия, сканирующая тунNELьная микроскопия и атомно-силовая микроскопия.

Тема 3. Дифракционные методы исследования кристаллической структуры.

Источники рентгеновского излучения. Опыты Лауз и Брэгга. Дифракция рентгеновских лучей на атомных плоскостях. Схемы установок рентгеновской дифракции. Рентгеновская топография.

Тема 4. Высокоразрешающая рентгеновская дифракция.

Высокоразрешающая рентгеновская дифракция. Влияние наличия и видов дефектов в структуре на положение и форму максимума отражения, их идентификация.

Тема 5. Растровая электронная микроскопия.

Устройство растрового электронного микроскопа, принцип действия, основные характеристики. Взаимодействие высокоэнергетичных электронов с поверхностью твердого тела. Получение изображений с помощью сигналов: обратно-рассеянных электронов, вторичных электронов, Оже-электронов, катодолюминисценция и тока, индуцированный электронным зондом. Рентгеновский микроанализ.

Тема 6. Просвечивающая электронная микроскопия.

Устройство просвечивающего электронного микроскопа, принцип действия, основные характеристики, параметры, определяемые при его помощи. Методы получения изображений в дифракционном и фазовом контрасте. Подготовка образцов для исследования в просвечивающем электронном микроскопе.

Тема 7. Вторичная ионная масс-спектрометрия.

Взаимодействие высокоэнергетичных ионов с поверхностью твердого тела. Конструкция масс-спектрометра и принцип его действия. Виды исследований, производимых с помощью вторичного ионного масс-спектрометра, измеряемые величины.

Тема 8. Атомно-силовая микроскопия.

Устройство атомно-силового микроскопа и принцип его действия. Механизмы взаимодействия зонда и поверхности твердого тела. Виды исследований, производимых с его помощью, измеряемые величины, достижимая точность.

Тема 9. Сканирующая туннельная микроскопия.

Устройство туннельного зондового микроскопа и принцип его действия. Туннельный ток через тонкий барьер. Виды исследований, производимых с помощью сканирующей туннельной микроскопии, измеряемые величины, достижимая точность. Манипуляция атомами.

5.2. Самостоятельная работа аспиранта

Самостоятельная работа аспиранта включает повторение лекционного материала по темам, чтение рекомендованной литературы и научной периодики, а также изучение методических рекомендаций для самостоятельной работы.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Цель контроля получение информации о результатах обучения и степени их соответствия результатам обучения.

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль проводится еженедельно. Критерии формирования оценки - посещаемость занятий, активность студентов на лекциях, уровень подготовки.

Текущая самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепление знаний, и развитие практических умений.

6.2. Аттестация

Аттестация проводится в форме зачета. Критерии формирования оценки - уровень знаний пройденной части курса.

Контрольные вопросы для аттестации:

Таблица 1

	Контрольные вопросы
1.	Дифракция рентгеновских лучей на атомных плоскостях
2.	Взаимодействие высокоэнергетичных электронов с поверхностью твердого тела
3.	Рентгеновский микроанализ
4.	Методы получения изображений в дифракционном и фазовом контрасте в просвечивающем электронном микроскопе
5.	Взаимодействие высокоэнергетичных ионов с поверхностью твердого тела.
6.	Туннельный ток через тонкий барьер
7.	Механизмы взаимодействия зонда атомно-силового микроскопа и поверхности твердого тела.
8.	Физические основы и принципы функционирования метода рентгеновской дифракции
9.	Физические основы и принципы функционирования метода просвечивающей электронной микроскопии
10.	Физические основы и принципы функционирования метода растровой электронной микроскопии, сканирующая туннельная микроскопия и атомно-силос иловая микроскопия

11.	Физические основы и принципы функционирования метода сканирующей туннельной микроскопии
12.	Физические основы и принципы функционирования метода атомно-силовой микроскопии

7. Образовательные технологии

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:

1. Сопровождение лекций показом визуального материала;
2. Использование компьютерных моделей физических процессов в полупроводниках и диэлектриках;
3. Выполнение лабораторных работ с использованием современного научного оборудования.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом образовательной программы. ФТИ им. А.Ф.Иоффе располагает обширной библиотекой, включающей общенаучную и специальную литературу.

9. Литература

Основная литература:

1. Шуберт Ф.Е. Светодиоды. М.: Физматлит, 2008. — 495 с.
2. Фульц Б., Хау Д. М. Просвечивающая электронная микроскопия и дифрактометрия материалов. М: Техносфера, 2011. - 904 с.
3. Синдо Д., Оикава Т. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия для материаловедения. М.: Техносфера, 2007. - 255 с.
4. Наногетероструктуры в сверхвысокочастотной полупроводниковой электронике. Сборник, под ред. О. Кулешова. М.: Техносфера, 2010. - 432 с.
5. Васильев А.Г., Колковский Ю.В., Концевой Ю.А. СВЧ транзисторы на широкозонных полупроводниках. М.: Техносфера, 2011. - 256 с.
6. Брандон Д., Каплан В. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля. М.: Техносфера, 2006. — 377 с.
7. Оура К., Лифшиц В. Г., Саранин А. А., Зотов А. В. Введение в физику поверхности. М.: Наука, 2006. - 490 с.
8. Кларк Э.Р., Эберхард К.Н. Микроскопические методы исследования материалов.

М.: Техносфера, 2007. - 376 с.

9. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. М.: Техносфера, 2005.

Дополнительная литература:

1. Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Растворгусев Л.Н. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. М.: Металлургия, 1982. — 632 с.
2. Основы аналитической электронной микроскопии / под ред. Дж. Гренг, Дж. И. Гольштейна, ДК. Джоя, АД. Ромига. М.: Металлургия, 1990. — 584 с.
3. Спенс Дж. Экспериментальная электронная микроскопия высокого разрешения. М.: Наука, 1986. - 320 с.
4. Растворная электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. Кн. 1. пер. с англ. под ред. В.И. Петрова. М.: Мир, 1984. — 303 с.
5. Растворная электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. Кн. 2. пер. с англ. под ред. В.И. Петрова. М.: Мир, 1984. — 348 с.
6. Дифракционные и микроскопические методы в материаловедении. под ред. С. Амелинкса, Р. Геверса, Дж. Ван Ланде / пер. с англ. под ред. М.П. Усикова. М.: Металлургия, 1984. — 504 с.

10. Программное оборудование

Новые полупроводниковые материалы. Наноструктуры. Характеристики и свойства. База данных разработана и поддерживается сектором теоретических основ микроэлектроники: <http://www.matprop.ru>.

11. Интернет-ресурсы

Отечественные журналы:

- Физика твердого тела (электронная версия);
- Физика и техника полупроводников (электронная версия);
- ЖЭТФ (электронная версия);
- Успехи физических наук (электронная версия)

Иностранные журналы:

1. Physical Review B (American Physical Society);
2. Physical Review Letters (American Physical Society);
3. Applied Physics A: Materials Science & Processing (Springer);
4. Central European Journal of Physics;
5. The European Physical Journal B Condensed Matter and Complex Systems (Springer);

6. International Journal of Modern Physics B (World Scientific Publishing Company);
7. Journal of Physics and Chemistry of Solids (Elsevier (Science Direct);
8. Journal of Physics : Condensed Matter (UK Institute of Physics);
9. Nanotechnology (UK Institute of Physics);
10. Nature (Nature Publishing Group);
11. Nature Materials (Nature Publishing Group);
12. Philosophical Magazine (Taylor & Francis Group);
13. Philosophical Magazine Letters (Taylor & Francis Group);
14. Physica B (Condensed Matter) (Elsevier (Science Direct);
15. Physica E (Nanostructures) (Elsevier (Science Direct);
16. Physica Status Solidi A (Wiley);
17. Physica Status Solidi B (Wiley);
18. Physica Status Solidi C (Wiley);
19. Physica Status Solidi RRL (Wiley);
20. Solid State Communications (Elsevier (Science Direct).

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Лекционная аудитория, оборудована:

- Столы;
- Стулья;
- Персональный компьютер;
- Доска магнитно-маркерная;
- Экран для презентаций;
- Мультимедийный проектор

Лабораторные помещения, оборудованы:

- Высокоразрешающая рентгеновская станция Discover D8, Bruker;
- Сканирующий зондовый микроскоп Dimension 3 100, Veeco;
- Сканирующий электронный микроскоп JEM-7001F, Jeol;
- Просвечивающий электронный микроскоп JEM-2100F, Jeol;
- Универсальный вторично-ионный микроанализатор Ion Microanalyzer IMS-7F;
- Сканирующий электронный микроскоп FEI Quanta 200.

Программа разработана:

вед.н.с. лаб. диагностики материалов и структур
твёрдотельной электроники, д-р физ.-мат. наук, Брунков П.Н.